文章编号: 1007-4627(2014) 02-0210-08

放疗污染电子对皮肤细胞损伤的蒙特卡罗模拟研究

熊桢宇¹,林辉¹,蔡金凤¹,代玉美¹,张拥军²,朱成成¹

(1. 合肥工业大学电子科学与应用物理学院,合肥 230009;2. 蚌埠医学院公共课程部,安徽 蚌埠 233000)

摘要:采用 Geant4-DNA 低能物理模型研究了污染电子在细胞 DNA 水平上的物理作用和能量沉积。利用密度聚类算法分析了损伤产额分布;并结合皮肤细胞辐射敏感性参数和临床表征剂量,探讨了低能电子对皮肤细胞的损伤特征。模拟发现,产生的 DSB 中约 20% 是 cDSB; DSB 产额是 SSB 的约 4%; 损伤聚类包含的 SSB 一般 \leq 3 个,20 keV 和 100 keV 电子也可造成 \geq 5 个 SSB 的聚类损伤;晚反应、高 α 值的组织更应注意防护低能电子辐射;由于 LQ 模型中剂量平方项的影响,cDSB 损伤致死系数 ε 随入射电子数目的增加而增大。当 10⁵ 个电子入射时, ε 的数值可较单个电子增大 3% ~ 15%。可通过 调节直接电离损伤概率弥补间接损伤产额,研究细胞辐照损伤的内在机理。本工作建立的低能电子对 细胞 DNA 的损伤模型及结果,可用于评价放疗中低能污染电子对皮肤细胞的损伤效应。

关键词: 污染电子; 皮肤细胞; 蒙特卡罗模拟; 损伤产额

中图分类号: R730.55, TL84, O625.4 文献标志码: A DOI: 10.11804/NuclPhysRev.31.02.210

1 引言

医用电子直线加速器利用高能电子打靶产生 轫致辐射光子以治疗人体深部肿瘤^[1]。光子在加速 器中输运形成污染电子,污染电子可造成模体表 面5.7%~11% dmax 的剂量增加^[2]。污染电子能谱 近似指数衰减型分布,低能电子所占的比例较大。6 MV束的平均污染电子能量约为1.3 MeV^[3]。这些低 能污染电子线性能量转移(Linear Energy Transfer, LET)高,常常造成患者的皮炎或放射性皮肤溃疡等 并发症。

蒙特卡罗 (Monte Carlo, MC) 方法依据成熟的 粒子输运理论,模拟粒子在生物模型中的输运和电离 过程,提供粒子沿径迹路径上的相互作用类型和能量 沉积分布,进而可提供宏观损伤表征下的微观 DNA 损伤位点和损伤产额信息。MC 方法以不同于具体生 物试验的视角,为辐照损伤表象提供更为详细的内 在损伤信息,是传统生物试验研究手段的辅助和补 充^[4-5]。

关于细胞DNA 辐照损伤模拟的研究已有很 多^[6-11], Nikjoo 等^[6-8]和Friedland 等^[9]分别使用自 己发展的MC程序,模拟了简单细胞核和复杂DNA 模型的损伤产额,且文献中介绍他们已逐渐将·OH 自 由基的间接损伤作用包含在程序模型中。但由于其程 序不公开,只做原理简单描述,且模型和理论也不断 修改,使得其他研究者很难掌握其具体的模拟方法。 Geant4-DNA^[12]是目前唯一开源,用于低能粒子输运 模拟的径迹程序,可提供纳米量级上的粒子输运径迹 和能量沉积特征。虽然其间接电离损伤功能目前还没 有包含,但一直处于持续发展中。

为探究细胞辐照损伤的内在机理,我们采用 MC 程序 Geant4-DNA 的低能物理模型^[12],模拟低能电 子在细胞 DNA 靶区纳米尺度上发生的物理相互作用 和微观损伤产额,为细胞辐照损伤机理研究提供多面 视角。

收稿日期: 2013-07-26; 修改日期: 2013-11-01

基金项目:中国科学院战略性先导科技专项(XDA03040000);合肥工业大学科学发展研究基金(2012HGXJ0057, 2013HGXJ0193); 合肥工业大学自主创新项目(2012HGZY0007);合肥工业大学大学生创新实验项目(2012CXCY431)
 作者简介:熊桢宇(1993-),男,江西南昌人,本科,从事放射生物模拟研究;E-mail: xiongzhenyu422@gmail.com
 通信作者:林辉,E-mail: huilin@hfut.edu.cn。, , ,

2 材料和方法

2.1 细胞核模型

本文所采用的细胞核模型中,细胞核被视为圆柱体^[13],柱高和半径均为6µm,其中DNA占细胞核的比例约为5%。假设电子束沿圆柱底面照射。基于Geant4-DNA模型截面数据的限制,目前它仅能模拟质子(1 keV~100 MeV)、电子(0.025 keV~1 MeV)和 α粒子(10 keV~40 MeV)在水介质中的输运过程。考虑到人体细胞85%是由水分子组成,以水代替人体细胞真实介质用于模拟研究是可接受的^[12]。通过编写Geant4几何和照射源代码,植入圆柱形细胞核模型和电子任意角度出射源,模拟污染电子束入射情形。

采用 Geant4-DNA 模拟 < 1 MeV 低能电子入射 在细胞核模型中的径迹过程和损伤产额,并就低能电 子的模拟损伤产额与文献做了比对。每种能量的电子 分别模拟2×10³个。

2.2 损伤产额模拟

关于沉积能量和辐射生物效应之间的关系, 目前的理论模型假设:每种电离是按固定的概率 转化为链断裂的^[14];在一段DNA中产生一个电 离团簇(cluster)大小为1的概率,是正比于产生 一个SSB(Single-Strand Break)的概率的;而在一 段DNA中产生一个电离团簇大小≥2的概率,是 正比于产生一个DSB(Double-Strand Break)的概率 的^[15]。例如假设电离"径迹单步"损失的能量 E_s 小 于某个阈值 E_1 (如<5 eV),则此"径迹单步"不会 产生SSB;而若"径迹单步"损失的能量大于某个阈 值 E_2 (如>37.5 eV),则此"径迹单步"一定会产生 一个SSB;而介于两能量之间的"径迹单步",以线 性关系决定SSB产额 Y_{SSB} :^[9-10]

$$Y_{\rm SSB} = \begin{cases} 0 & E_{\rm s} < 5 \text{ eV} \\ \frac{-E_1}{(E_2 - E_1)} + \frac{E_{\rm s}}{(E_2 - E_1)} & 5 \text{ eV} \leqslant E_{\rm s} \leqslant 37.5 \text{ eV} \\ 1 & E_{\rm s} > 37.5 \text{ eV} \end{cases}$$
(1)

然后使用一些基于密度分布的聚类算法,例 如DBSCAN (Density-Based Scan Algorithm with Noise),过滤低密度区域,发现任意形状的聚类簇^[10]。 对SSB 位点进行 DBSCAN 数据挖掘,获得电离辐 射损伤的团簇位点。如假设形成团簇的两个SSB 的 最大距离为3.2 nm (即10个碱基对长度),一个损伤 团簇的形成至少需要含有2个以上的相关SSB。如 果满足这两个条件,则一个损伤团簇产生。而如果 一个损伤团簇含有的SSB 中至少有一个位于相对 的DNA 链上,则一个DSB 产生。在任意一DSB 邻 域内 (半径为3.2 nm) 包含2个以上的DSB,则一个 复杂的 cDSB (complex DSB)产生;若邻域内没有其 它 DSB,则一个孤立的 iDSB (isolated DSB)产生。

虽然DSB 被认为是引起染色体畸变和细胞死 亡的主因,然而实际上电离辐射在细胞体内产生 的DSB 是很多的,但是细胞并没有因此而死亡,这 说明大部分DSB 都被重新连接或正确修复了,只有 少部分DSB 属于致死事件(lethal event)。其中iDSB 被认为比较容易修复,所以一般不作为致死事件; 而 cDSB 对细胞致死的概率比较高,是细胞辐照损伤 微观机理模型中需要重点考察的致死事件^[11]。

此外,"靶理论"认为产生细胞反应的关键部位 是DNA,而DNA是弥散在细胞核区域内的,假设只 有能量沉积步发生在DNA或其附近区域,才有可能 产生SSB,因此本算法采用了一个概率值P控制能 量沉积步产生SSB的概率^[10],并通过与实验结果和 其它发表文献中的DSB/SSB比率(或DSB、SSB产 额)比对,确定最佳的P值。在计算DSB和SSB产额 时,由于理论表明DNA占细胞核的比例一般为5%, 因此采用整个沉积在细胞核内的能量的5%参与 了DSB、SSB损伤产额计算,并考虑到DNA的双 链结构,除以2得到以Gy⁻¹Da⁻¹为单位的DSB、 SSB产额。

2.3 细胞生存概率

线性方模型 (Linear Quadratic formalism, LQ)

(式(2)) 是目前公认的可预测辐照细胞存活 率 (Surviving Fraction, SF) 的模型, 需要的可调参 数最少,且其 α 和 β 参数分别对应于不可修复和可修 复成分:

$$\ln SF(D) = \alpha D + \beta D^2 \quad . \tag{2}$$

对于早反应组织(即更新快的组织,如粘膜、骨髓、精 原细胞等)和肿瘤靶区, $\alpha/\beta = 10$ Gy; 而晚反应组 织(即更新慢的组织,如中枢神经系统、肾、肺、心脏 等), $\alpha/\beta = 3$ Gy。有些组织同时存在早期和晚期效 应机制,如皮肤除了早期的上皮(Skin Epithelium)反 $应(\alpha/\beta = 10 \text{ Gy})$,还会发生严重的皮肤晚期损伤(如 纤维化、萎缩、毛细血管扩张) $(\alpha/\beta = 2.5 \sim 4.5 \text{ Gy})$ 。 α 可取 0.1 ~ 1 之间的数值^[16],这里取 0.1 Gy⁻¹, 0.3 Gy^{-1} , 0.5 Gy^{-1} 进行了 α 变化影响的模拟研究。皮 肤早期反应的 α/β 取为10 Gy,晚期反应的 α/β 取 为3 Gy。

2.4 cDSB的致死概率

关于微观损伤产额与宏观SF之间关联的模型有 很多^[13],其中德国重离子研究中心(GSI)为C离子治 疗计划建立的"局部有效模型"(Local Effect Model, LEM) 较为直观而易于使用。LEM 假设局部生物学效 应是由沉积在细胞核亚单元里的能量所决定,与辐射 类型无关。因此其它带电粒子(如C离子、质子、电 子等)的生物学效应可以和光子类比^[17]。若设 cDSB 的致死概率为 ε , iDSB的致死概率为0(即是可修复 的),则按照SF 泊松分布定义,整个细胞核内每细胞 平均致死事件数目 $\langle N_{lethal}(D) \rangle$ 可表示为



式中: V_n为细胞核体积; dV_n为细胞核内的 体积微元; *d*(*x*, *y*, *z*)为此微元中沉积的剂量; SF(d(x, y, z))为此微元中细胞存活率。上式实际上 假设细胞核内各个亚单元中的剂量和 SF 都是非均匀 分布的。但为了方便计算, LEM 模型在实际使用时 常将整个细胞核内剂量看作均匀分布的^[17],则公式 可修正为

$$-\ln SF(D) = \langle N_{\text{lethal}}(D) \rangle \quad . \tag{4}$$

由式(2)和(4)可得:

$$\langle N_{\text{lethal}}(D) \rangle = \alpha D + \beta D^2$$
, (5)

$$\langle N_{\rm lethal}(D) \rangle = \varepsilon \langle N_{\rm CDSB}(D) \rangle$$
 ,

$$\varepsilon = \frac{\alpha (D + \frac{\beta}{\alpha} D^2)}{\langle N_{\rm CDSB}(D) \rangle} \ . \tag{6}$$

设有N个电子入射,则 $D = N \times dose$,其中dose为单个电子入射的平均剂量,则式(6)可表示为

$$\varepsilon = \frac{\alpha (N \cdot dose + \frac{\beta}{\alpha} N^2 \cdot dose^2)}{\langle N_{\text{CDSB}}(dose) \rangle \cdot N} \quad (7)$$

结果 3

3.1 损伤产额

图1给出了Geant4-DNA的低能物理模型模拟结 果与文献模拟数据^[6-7]及实验测量数据^[18]的比对, 其中,图1(a)给出了DSB与SSB产额比,图1(b) 给出了DSB 与SSB 产额。通过变换概率 P 值,按 照模拟值与发表值[6-7,18]的最小二乘法原则,确 认 P=0.15 与文献值符合较好。图 1(b)中同时也给出

Nikjoo (2001) SSB (b)

Nikjoo (2002) SSB

Lara (2001) SSB

Geant4 iDSB

Geant4 iSSB

 10^{2}

10

了 cDSB, iDSB, cSSB (complex SSB), iSSB (isolated SSB)产额,可见在 DSB 中仅约 20% 是 cDSB, 其 它 都 是 iDSB; 而 在 SSB 中 约 96% 多 是 iSSB, cSSB 所占的比例不足 4%; 而 DSB 产额仅有 SSB 产 额的约 4%。

3.2 损伤聚类大小和平均半径

图 2 给出了损伤聚类的特征值,图 2(a) 给出了损 伤聚类大小的分布谱。大体上低能电子造成的损伤 聚类包含的 SSB 一般都在 3 个之下,其中聚类大小 为 1 和 2 的比例较高 (>99%), ≥ 3 的比例低 (< 1%), 这是与其稀疏电离 (低传能线密度) 性质一致的。然 而也有高达 7 个 SSB 的聚类损伤 (如 20 keV),而 100 keV 的聚类损伤也可高达 5 个 SSB。从产生聚类损伤 的绝对数目来看,20 keV 电子可视为峰值点 (为 365 个/2000 电子)。对于 < 20 keV 的电子,随着电子能量 降低,聚类损伤数目减小 (如 10 keV 时为 281 个/2000 电子);而对于 > 20 keV 的电子,随着电子能量增加, 聚类损伤数目也减小 (如 30 keV 为 216 个/2000 电子, 0.99 MeV 为24 个/2000 电子)。这是因为针对本细胞 核模型厚度(6 μm), < 20 keV 的电子不能完全穿越, 因此产生的聚类损伤随电子能量或径迹的增大而增 加。而 > 20 keV 的电子能够完全穿越细胞核,电子 在细胞核中输运的径迹长度差不多,但由于低能电子 更容易产生散射从而产生更多的聚类损伤。

图 2(b) 给出了损伤聚类的平均的平方根半径 (Root Mean Square Radius, RMSR),基本上这些 RMSR 都在4 nm之内。其中 RMSR < 1 nm (约3个 碱基对)的部分约占 70% ~ 80%,而 > 3.2 nm (约10 个碱基对)的部分<1%。一般电子的能量越低,产生 的聚类的 RMSR 越大,例如 25 keV 和 100 keV 的最 大 RMSR 达 3.6 nm,而 0.25 MeV 和 0.99 MeV 电子 的最大 RMSR 仅达 2.4 nm。与其它能量的电子的最 可几 RMSR (在 0.2 nm 附近)不同,100 keV 电子的 最可几 RMSR 出现在 1 nm 处。



图 2 损伤聚类特征值 (a) 聚类大小的分布谱; (b) 聚类的 RMSR。

3.3 细胞生存率SF

图3给出了平均单个电子在细胞核中的沉积剂量 随入射电子能量的变化。在 < 20 keV 范围内,随着 电子能量的增加和射程的增大(如10 keV 的电子射 程3 μm; 20 keV 的电子射程8 μm),更多的能量沉 积在细胞核中,故总剂量增大了;在 > 20 keV 范围 内,随着入射电子能量的增加,在固定尺寸的细胞核 中沉积的剂量却越来越少。

表1给出了不同能量10个电子垂直入射在 细胞核内发生各种物理相互作用的概率,可见 各种反应(即弹性碰撞(e-_G4DNAElastic)、电离(e-_G4DNAIonisation)、激发(e-_G4DNAExcitation)、





_G4DNAExcitation)、 激振 (e-_G4DNAVibExcitation)、捕获 (eCapture) 和 http://WWW。NPT.ac.cn 附着 (e-_G4DNAAttachment)) 的概率基本上是相同 的,这说明在这个能量范围内的电子发生各种物理 作用的机会和入射电子能量无关。其中弹性碰撞发 生的概率高达90%,但是其对电子的能量损伤没有 贡献;发生激振的概率次之(约7.6%),其对电子能 量的损伤一般 < 1 eV;发生电离和电子捕获的概率 差不多(约0.6%~0.7%), 电离反应的能量损伤一般 在 10~33 eV, 电子捕获的能量损伤一般 < 10 eV; 发 生激发和附着的概率 < 0.1, 其能量损伤一般在8~13 eV和5~10 eV范围内。因此产生SSB的事件只能是 电离、电子捕获、激发和附着作用,其概率 < 2%。从 电子在细胞核内的输运步来看,则25 keV的电子步 数是990 keV 电子步数的14.5 倍,这说明在同种介质 中输运,低能电子更容易散射。这是因为电子每相邻 相互作用之间的径迹"步长"随电子能量的降低而减 小,因此在固定的范围内发生更多的相互作用事件, 从而沉积更多的能量。

图 3 也给出了按式(2)计算的 SF(D) 随入射电子 能量的变化,在20 keV 处 SF(D) 最小,此后随电子 能量增加而逐渐增大,到200 keV 后趋于稳定;而对 于 < 20 keV 电子, SF(D) 随入射电子能量增加迅速 降低,这应源自于在这个范围内,电子沉积能量和相 互作用事件随入射电子能量的增大而迅速增加。在α 值一定的情况下 (如 $\alpha = 0.3 \text{ Gy}^{-1}$), SF(D) 随 α/β 比值的降低(如由10~3 Gy)而略有下降,但是其 影响相对于 α 变化(0.1~0.5 Gy⁻¹)影响并不显著。 其中 α 值越大,同样的剂量下, SF(D) 随 α 值的降 低而降低得较大。例如30 keV 电子入射,在相同沉 积剂量情况下,相较于 ($\alpha = 0.3$ Gy⁻¹, $\alpha/\beta = 10$ Gy), $(\alpha = 0.3 \text{ Gy}^{-1}, \alpha/\beta = 3 \text{ Gy})$ 的SF(D)下降 了10%; ($\alpha = 0.5 \text{ Gy}^{-1}$, $\alpha/\beta = 10 \text{ Gy}$)的SF(D)下 降了18%; 而($\alpha = 0.1 \text{ Gy}^{-1}$, $\alpha/\beta = 10 \text{ Gy}$)的*SF*(*D*) 增加了27%。因此,对于晚反应、高α值的组织更应 该注意防护低能电子辐射。

表 1 若干能量电子在细胞核中各种反应的比例

(单位:%)

电子能量/keV	弹性碰撞 (0 eV*)	电离 (10~33 eV*)	激发 (8~13 eV*)	激振 (<1 eV*)	捕获 (<10 eV*)	附着 (5~10 eV*)	步数比	
20	90.8	0.732	0.0878	7.66	0.670	0.0616	1830	
25	90.8	0.725	0.0873	7.69	0.658	0.0672	1450	
30	90.7	0.742	0.0887	7.70	0.672	0.0701	897	
40	90.7	0.715	0.0823	7.80	0.659	0.0554	646	
100	90.8	0.730	0.0903	7.62	0.662	0.0677	284	
990	90.7	0.746	0.0938	7.70	0.674	0.0719	100	

* ()内表示能量损伤值。

3.4 cDSB 的致死系数 ε

图 4 给出了由式 (6) 计算的各种参数变化对致死 系数 ε 的影响。其中,图 4(a) 给出了入射电子数目 与能量对 ε 的影响。为对比,图 4(a) 中也给出了每 入射电子 cDSB 和 iDSB 的平均产额。基本上 iDSB 产额是 cDSB 的 3 ~ 6 倍。总体的趋势是:在 < 20 keV 范围内,随着电子能量的增加, cDSB 和 iDSB 的产额迅速增大;在 > 20 keV 范围内,随电子能 量的增加, cDSB 和 iDSB 的产额先迅速减小,然后 在 200 keV 左右后趋于稳定。从图 4(a) 中给出的 ε 随 入射电子数目的变化规律来看,在 α 和 α/β 一定的 情况下 (如 α = 0.3 Gy⁻¹, α/β = 10 Gy),对于入 射 1 ~ 10³ 电子范围内, ε 的变化都很小(均 < 1%); 但是当入射电子数达到 10⁴ 后, ε 的变化就比较明显 了 (1% ~ 2%); 而当入射电子数达到 10⁵后, ε 的数 值可增大到 3% ~15% (例如 30 keV 可达 13.8%; 200 keV 可达 3.4%)。图 4(b) 给出了敏感性参数变化对 ε 的影响,对于单个电子剂量, α/β 从 10 ~ 3 Gy 变化 影响很小,这是因为单个电子的沉积剂量仅有 10⁻⁴ Gy 量级,剂量平方项的数量级降低抵消了 α/β 变 化的影响。随着入射电子数目的增加,这个影响 才会相对显著,例如 10⁵ 个电子入射, α/β 从 10 ~ 3 Gy 时, ε 会增大 2.6 ~ 3.2 倍 (例如 30 keV 可达 3.2 倍; 200 keV 可达 2.8 倍)。而在 α/β 一定的情况下,随 α 值的增大, ε 也会增大,如 α 从 0.1 Gy⁻¹变化到 0.5 Gy⁻¹, 30 keV 和 200 keV 电子的 ε 均增大 5 倍。因 此,对于晚反应、高 α 值的组织更应该注意防护低能 电子辐射,这点是和 SF 分析结论一致的。



图 4 各种参数变化对 ε 的影响(a) 入射电子数目与能量的影响; (b) 敏感性参数的影响。

4 讨论

MC程序模拟粒子径迹能量沉积,实际上仅模拟 了电子辐照的直接损伤,而没有模拟电子与水分子 相互作用产生的·OH自由基的间接损伤。有研究表 明,电子间接损伤的产额可高达直接损伤产额的2~3 倍^[8],然而本工作通过一个可调节的概率参数*P*,参 照部分测量数据结果,基于进入细胞核的沉积能量 在最小阈值(5 eV)之上的能量"步",选择性地确定 了产生SSB的概率为15%,而DNA占细胞核的比例 一般仅有5%,因此*P*参数实际上可视作为部分补偿 了·OH 的间接损伤效果。以后的工作还将发展·OH 基的间接损伤模拟程序。

肿瘤放疗中直线加速器产生的污染电子可造 成皮肤面剂量的增加,根据RTOG急性放射分级: 20 Gy剂量可引起皮肤急性干性皮炎(I度损伤);40 Gy剂量可引起湿性皮炎(II度损伤);75 Gy剂量可 引起放射性溃疡(III度损伤)。按照本模拟结果,这 些剂量都对应着10⁴~10⁵个入射电子沉积的累积剂 量。因此本模拟表明,随着宏观剂量的增加,电子致 死系数ε会增大,这可能是造成皮肤损伤加剧的原因 之一。

细胞致死系数随宏观剂量的增加而增大的现象, 是基于LQ模型的剂量平方项获得的,此剂量平方项 对于稀疏电离(如电子、X射线等)不能省略,但对 于致密电离(如质子、C离子、α粒子等)可以省略, 其SF曲线"肩区"不明显,此时ε才可视为固定值, 此结论可在以后的模拟和试验工作中加以求证。 细胞的辐射敏感性显著影响着不同组织的辐射 损伤反应。在 α 值一定的情况下 (如 $\alpha = 0.3 \text{ Gy}^{-1}$), *SF*随 α/β 比值的降低 (如由10~3 Gy) 而略有下 降; α 值越大,同样的剂量下,*SF*随 α 的降低而降 低得更大。虽然对于 $\leq 10^3$ 个电子入射的累积剂量, α/β 从10~3 Gy 变化对 ε 的影响很小,但当入射 电子数> 10⁵ 个后,当 α/β 从10~3 Gy 时,电子 的 ε 会增大2.6~3.2倍 (例如30 keV 可达3.2倍; 200 keV 可达2.8倍); 在 α/β 一定的情况下,随 α 值的增 大, ε 也会增大,如 α 从0.1 Gy⁻¹变化到0.5 Gy⁻¹, 30 keV 和200 keV 电子的 ε 均增大5倍。这些模拟结 果都表明:对于晚反应,高 α 值的组织更应注意防护 低能电子辐射。

关于电磁辐射对细胞 DNA 损伤模拟的研究工作 已有很多。如 Nikjoo 等^[6]采用自己发展的 MC 程序模 拟了低能电子 (0.1~4.5 keV) 在一典型 B-DNA 模型 中的能量沉积事件,并用一概率值 0.13 计入了·OH 自由基的间接电离损伤效果,给出了低能电子的微观 损伤产额(已与本模拟结果做了对比,见图 1(a, b))。 Friedland^[9]使用发展的 PARTRAC 程序模拟了多 种离子在球形染色质模型中的输运和微观产额; Francis^[10] 基于 Geant4-DNA 低能物理模型,利用计 算机聚类算法,分析了质子辐射的微观产额。但是这 些工作都没有将辐照损伤的微观 DSB, SSB 产额与细 胞的宏观生存分数联系在一起。本工作利用一个可调 控的概率值 P,通过与文献发表数据的对比确定最佳 取值,并基于稀疏电离中直接电离与间接电离的作用 比例,赋予其新的解释。这是与文献 [10] 仅将控制概

率 P 作为没有意义数字的另一个不同之处。

此外,Friedrich等^[11]将DNA 看作成大的染色 质环组成,给出了宏观LQ SF 模型敏感性参数α, β的微观解读。但是Friedrich等工作假设DSB 致死 系数是独立于入射粒子的总沉积剂量的。本工作结 合放疗中皮肤并发症剂量阈值,一般皮肤细胞会经 历10⁴~10⁵个入射电子的累积照射"冲撞",这样按 照LQ模型,DSB 致死系数会跟着入射电子数的增加 而变化,尤其在当入射电子>10⁵个后,DSB 致死系 数会显著增加。对此增加的现象可解释为,随着入射 电子数目的增加,一些DSB 所包含的SSB 越来越多, 也越来越难以修复了。

5 结论

本工作采用MC程序Geant4-DNA低能物理模型,模拟研究了低能电子在细胞DNA靶区纳米尺度 上发生的物理相互作用和微观损伤产额。通过结合皮 肤细胞的辐射敏感性参数,探讨了低能电子对皮肤 细胞的影响。本工作获得了关于 < 1 MeV电子辐照 下皮肤损伤结果,例如:(1)产生的DSB中仅约20% 是 cDSB,其它都是iDSB;产生的SSB中约96%多 是 iSSB, cSSB所占的比例不足4%;DSB产额仅 是 SSB产额的约4%;(2)对于晚反应、高α值的组 织更应该注意防护低能电子辐射损伤;(3) cDSB损 伤 ε 随入射电子数目的增加而增大,特别当入射电子 数约为10⁵后, ε 的数值可增大3%~15%。本模拟结 果可用于评估放疗中低能污染电子对皮肤细胞的损伤 效应。

参考文献:

 LIN Hui, WU Dongsheng, LIN Guoli, *et al.* Nuclear Physics Review, 2008, **25**(3): 254. (in Chinese) (林辉, 吴东升, 李国丽, 等. 原子核物理评论, 2008, **25**(3): 254.)

- [2] SHEIKH-BAGHERI D, ROGERS DWO. Med Phys, 2002, 29(3): 391.
- [3] SIKORA M, ALBER M. Phys Med Biol, 2009, 54(24): 7329.
- [4] LIN Hui, XU Yuanying, WU Dongsheng, et al. Journal of Radiation Research and Radiation Processing, 2009, 27(4): 218. (in Chinese)
 (林辉, 徐元英, 吴东升, 等. 辐射研究与辐射工艺学报. 2009, 27(4): 218.)
- [5] LIN Hui, WU Dongsheng, XU Yuanying, et al. Journal of Radiation Research and Radiation Processing, 2010, 28(6): 339. (in Chinese)
 (林辉, 吴东升, 徐元英, 等. 辐射研究与辐射工艺学报. 2010, 28(6): 339.)
- [6] NIKJOO H, O'NEILL P, WILSON W E, et al. RADIA-TION RESEARCH, 2001, 156: 577.
- [7] NIKJOO H, BOLTON C E, WATANABE R, *et al.* Radiat Prot Dosim, 2002, **99**(1/4): 77.
- [8] NIKJOO H, O'NEILL P, TERRISSOL M, et al. Radiat Environ Biophy., 1999, 38: 31.
- [9] FRIEDLAND W, PARETZKE H G, BALLARINI F, et al. Radiat Environ Biophys., 2008, 47: 49.
- [10] FRANCIS Z, VILLAGRASA C, CLAIRAND I. Comput Meth Prog Bio, 2011, 101: 265.
- [11] FRIEDRICH T, DURANTE M, SCHOLZ M. Radiat Res, 2012, **178**(5): 385.
- [12] INCERTI S, BALDACCHINO G, BERNAL M, et al. Int J Model Simul Sci Comput,2010, 1: 157.
- [13] BALLARINI F. Journal of Nucleic Acids, 2010, 2010: 350608.
- [14] GARTY G, SCHULTE R, SHCHEMELININ S, et al. Phys Med Biol, 2010, 55: 761.
- [15] GROSSWENDT B. Radiat Prot Dosimetry, 2005, 115: 1.
- [16] LIN H, JING J, XU L, *et al.* Australas Phys Eng Sci Med, 2012, **35**: 165.
- [17] SCHOLZ M, ELSÄSSER T. Advances in Space Research, 2007, 40(9): 1381.
- [18] LARA C M, HILL M A, JENNER T J, et al. Radiat Res, 2001, 155: 440.

Monte Carlo Simulation on the Irradiation Damage of Contaminative Electrons to the Skin Cell in External Radiotherapy

XIONG Zhenyu¹, LIN Hui¹, CAI Jinfeng¹, DAI Yumei¹, Zhang Yongjun², Zhu Chengcheng¹

(1. School of Electronic Science and Application Physics, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;
 2. Department of Basic Courses, Bengbu Medical College, Bengbu 233000, Anhui, China)

Abstract: The cell damage yield was simulated to investigate the micro-damage mechanism of the contaminative electron to the skin cell in external radiotherapy. The physical interaction and the energy deposited events of contaminative electrons in the cell DNA were modeled based on Geant4-DNA low energy physical model. The density-based cluster mining algorithm was used to analyze the micro-damage yield and obtain its detailed compositive information. By taking the irradiation sensitive parameter and the clinical feature dose threshold of the skin cell into consideration, the damage features of the low energy contaminative electron to the skin cell were studied. The DSB and SSB yield and ratio, the cluster size and the root mean square radius. the cell SF and the lethal coefficient ε of the complex cDSB were researched. The results show that there is about 20% cDSB in the DSB yield, the other is iDSB. And the yield of DSB is about 4% of that of the SSB. Generally the cluster size includes less than 3 SSBs, in which 1 or 2 SSBs cluster size is more than 99% and ≥ 3 SSBs cluster size is less than 1%. However, for some very low energy electrons such as 20 keV and 100 keV, the cluster size can be more than 5 SSBs. The irradiation protection will be more crucial for the later response and the high α tissue. The lethal coefficient ε of the complex cDSB will increase with the incident electron number and the accumulative dose increasing for the dose square term in LQ model. If assuming $\alpha = 0.3 \text{ Gy}^{-1}$ and $\alpha/\beta = 10$ Gy, the ε increment is less than 1% when the incident electron increases up to 10³. However, the ε increment will increase $3\% \sim 15\%$ (e.g. 13.8% for 30 keV and 3.4% for 200 keV electrons) when the incident electron increases up to 10^5 . The simulation of the direct physical damage of the cell can be adjusted by a probability parameter to offset the simulation of the indirect biochemical damage. Thus the micro-damage mechanism of the contaminative electron to the skin cell can be detected at a certain extent by Monte Carlo physical simulation. This damage model of the low energy electron to DNA and these simulated results could be used to evaluate the damage effect of the low energy contaminative electron to the skin cells in the external radiotherapy.

Key words: contaminative electron; skin cell; Monte Carlo simulation; damage yield

Received date: 26 Jul. 2013; Revised date: 1 Nov. 2013

Foundation item: Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences(XDA03040000); Fundamental Research Funds for Central Universities (2012HGXJ0057, 2013HGXJ0193); Seed Foundation of Hefei University of Technology(2012HGZY0007); Hefei University of Technology Undergraduate Innovative Experiment Project(2012CXCY431)

Corresponding author: LIN Hui, E-mail: huilin@hfut.edu.cn.